



Polissage Optique

pour les Grands Instruments de la Physique et de l'Astronomie

1 1 j u i n 2 0 0 9 - B o r d e a u x

Cette Journée Thématique, organisée sous l'impulsion du CEA Cesta et du LAM, a pour objectif d'être le lieu d'échanges entre les acteurs des **grands projets lasers de puissance (LIL, LMJ, PETAL, ...)** et ceux des **grands instruments terrestres et spatiaux (ELT, ...)** autour des problématiques de polissage de grands composants optiques.

Il s'agit essentiellement de faire discuter deux communautés ayant bien souvent des besoins similaires : grands composants carrés ou hexagonaux, spécifications par PSD ou PQM dans des périodes spatiales sub-centimétriques, convergence des procédés pour production en quantité à bas cout de fabrication, métrologie des composants, ...

Lieu de la manifestation

IMS - Laboratoire de l'Intégration du Matériau au Système
Bâtiment A31 - Campus de l'Université Bordeaux 1,
351 cours de la Libération, 33 - Talence

Liste des intervenants

CEA CESTA / DLP

Bruno Le Garrec
Jérôme Daurios
Jérôme Neauport
Philippe Cormont

OAMP LAM

Marc Ferrari
Kjetil Dohlen
Emmanuel Hugot

Snecma Propulsion Solide

François Abbé

LAMEFIP

Damien André

LMP

Jean-Philippe Champreux

SESO

Jean-Jacques Fermé

SAGEM

Eric Ruch

WINLIGHT

Philippe Godefroy

Organisation

Jérôme Neauport, CEA CESTA - Marc Ferrari, OAMP LAM
en partenariat avec les pôles de compétitivité
ALPhA Route des Lasers et Optitec POPSud

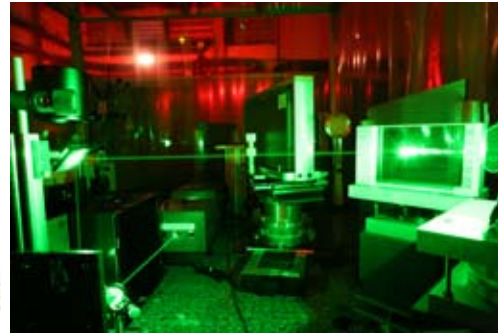
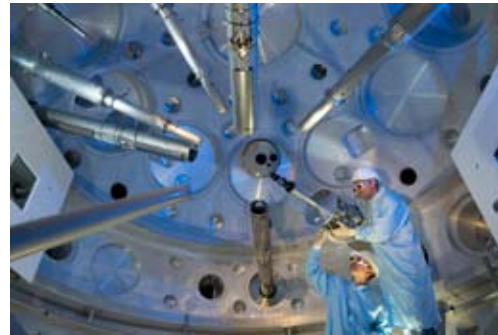
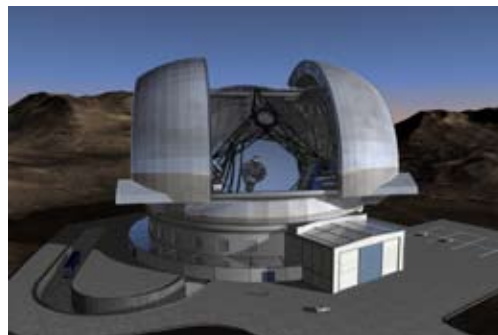
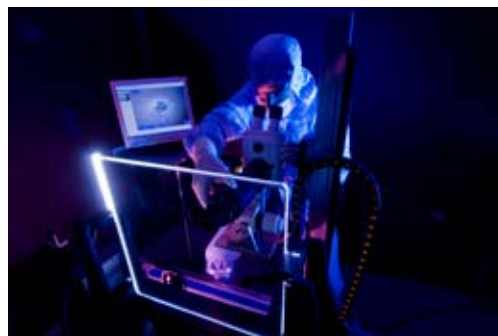
Contact

jerome.neauport@projet-lmj.org
Tél. 05 57 04 50 39 - Fax 05 57 04 53 41

Inscriptions avant le 5 juin 2009 sur

www.rdv-routedeslasers.com/polissage

un rendez-vous de la Route des Lasers



Crédits photos : E. Perrin/CNRS, ESC, Hubert Reguet, Vertigo

